

ランチョンセミナー



参加費無料！お弁当・ドリンク付

9/12 (木) 12:05~12:45開催

参加チケット入手！

9/11 (水) 12:00~

9/12 (木) 朝8:30~

展示会場（一般教育棟B棟1F）にて配布

Mission1

チケットを持って各会場へ！

最新の技術情報を入手！

Mission2

オックスフォード・インストゥルメンツ(株)

A会場（一般教育棟C棟2階C22）

「in-situ加熱で元素マップをライブ観察 TEM用EDS分析システム AZtecLive TEMのご紹介」

(株)TSLソリューションズ

D会場（一般教育棟D棟1階D12）

「TEMを用いたナノスケール結晶方位マップの作成」（代表取締役 鈴木清一）

サーモフィッシュ・サイエンティフィック(株)

E会場（一般教育棟D棟2階D22）

「New FIB-SEM Hydra Ar+イオンFIBを利用したTEM試料作製と
FIBに搭載したSIMS技術の紹介」（村田 薫）

NISSHAエフアイエス(株)

F会場（一般教育棟D棟2階D23）

「低温炉(-100°C~600°C)の開発状況、ppb領域での微量水素測定」

ヴァーダー・サイエンティフィック(株)

N会場（一般教育棟D棟3階D35）

「金属組織解析用試料作製の新製品のご紹介」（高辻博史）

※金属学会、または鉄鋼協会の大会参加証（ネームカード）をご提示下さい。

※ご希望のセミナーチケットをお渡しいたします。なお、満席になり次第締め切ります。

※満席の場合は、セミナーチケットをお持ちでない方の入場はお断りいたします。

※ランチョンセミナーは同業者様等のご入場（セミナーチケットをお持ちの場合でも）をお断りする場合がございます。